科学研究費助成事業

研究成果報告書



今和 4 年 5 月 1 1 日現在

機関番号: 1 4 5 0 1
研究種目: 挑戦的研究(萌芽)
研究期間: 2019~2021
課題番号: 1 9 K 2 2 1 1 1
研究課題名(和文)シリコン量子ドット薄膜のキャリア精密制御とマトリックスエンジニアリング
研究課題名(英文)Carrier control and matrix engineering of silicon quantum dot thin film
研究代表者
藤井 稔(Fujii, Minoru)
油百十学,丁学亚尔利,教授
研究者番号:0 0 2 7 3 7 9 8
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 5,000,000円

研究成果の概要(和文):本研究の最終目標は,環境親和性半導体材料であるシリコン量子ドットのコロイド溶液を用いて塗布プロセスにより高性能な光・電子デバイスを実現する事である.その実現のために,分子の吸着による化学ドーピング,2次元遷移金属ダイカルコゲナイドとの複合構造形成,シリコン量子ドット薄膜にプラチナナノ粒子やグラフェンナノ粒子を付与することによる量子ドット間の導電性の向上,シリコンナノ粒子とハロゲン化鉛ペロブスカイトの複合膜形成等の開発を行ってきた.様々な試行錯誤によりシリコン量子ドット薄膜の特性向上の指すを得ると共に,シリコン量子ドットの塗布により作製した薄膜が水素生成光電極として機能す ることを初めて示した.

研究成果の学術的意義や社会的意義 コロイド状半導体量子ドットは,サイズにより物性制御が可能であり、また塗布により薄膜形成が可能であるた め様々な応用に向けて活発に研究されている.一方,高品質のコロイド状量子ドットの多くがカドミウムの化合 物であることが問題となっている.本研究は,環境親和性半導体であるシリコンの量子ドットの特性向上を目的 としている.本研究において,シリコン量子ドットへの化学ドーピングや様々な材料との複合体の形成に関する 研究を行い,今後のシリコン量子ドット研究の発展に有益なデータを得ることができた.また,シリコン量子ド ット塗布薄膜が水素生成光電極として機能することを初めて示し,その新しい応用可能性を示した.

研究成果の概要(英文): The ultimate goal of this research is to realize high-performance optoelectronic devices from silicon quantum dots by a coating or printing process of the colloidal solution. To achieve this, we have been working on the chemical doping by molecule adsorption, the formation of a composite structure with two-dimensional transition metal dichalcogenides, the improvement of conductivity between quantum dots by adding platinum nanoparticles or graphene nanoparticles to the thin film, and the development of a composite film composed of silicon quantum dots and lead halide perovskite. Through these researches, we obtained guidelines for improving the property of silicon quantum dot thin films, and showed for the first time that a thin film produced by coating silicon quantum dots works as a photoelectrode for hydrogen generation.

研究分野:ナノ材料物性

キーワード:量子ドット シリコン ドーピング

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

1. 研究開始当初の背景

高度情報化社会を支える様々な技術の高度化は、新機能性材料の継続的な開発により支えら れている.半導体量子ドットは、代表的なナノ材料の一つであり、エネルギーギャップを始めと する様々な物性をサイズにより広範囲に制御できるという従来材料には無い優れた特性を有し ていることから、光・電子デバイス、バイオフォトニクスデバイス等の広い分野において活発に 研究されている.量子ドットは、通常、有機溶媒中に分散した状態で保存されており、塗布等の 低温プロセスで量子ドット薄膜を形成することができる.低融点フレキシブル基板上に半導体 薄膜を形成することが可能であることから、大型曲面ディスプレイデバイス等への応用が期待 されている.一方、実用レベルの性能を有する量子ドット薄膜の多くは、有害重金属であるカ ドミウム (Cd)の化合物 (CdS, CdSe, CeTe, etc.)であるため、ウエアラブルデバイス等への応 用に適していない.

本研究の最終目標は、代表的な重金属フリー量子ドットの一つであるシリコン(Si)量子ドットの塗布薄膜の電気伝導特性を向上させ、実用レベルに近づける事である.シリコンは地殻構成 元素の1/4を占める極めて環境親和性の高い材料であり、シリコン量子ドットは高い生体親和性 を有する.さらに、シリコン量子ドットデバイスは既存の半導体デバイスと整合性が高く、既存 デバイスとのスムーズな融合が期待できる.一方、実用レベルのシリコン量子ドットデバイスの 開発は、様々な障害により困難を極めており、革新的なアイデアに基づくブレークスルーが強く 求められている。

2. 研究の目的

研究代表者らは, 独自の方法で方法でコ ロイド状シリコン量子ドットを開発して きた (図1). 図 1(a)の格子縞はシリコン の{111}面に対応しており、直径約 4nm の シリコン結晶の表面をアモルファスシェ ルで覆ったコア/シェル構造量子ドット となっている. アモルファスシェルはホウ 素,シリコン,リンから形成される半導体 である.シェル中の高濃度ホウ素に起因す る負の表面電位により,この量子ドットは 極性溶媒に完全に分散する(図 1(b)). そ のため、塗布により高品質(高密度)量子 ドット薄膜を容易に形成することができ る (図 1(c)). 本研究は、このコア/シェ ルシリコン量子ドットの薄膜の電気伝導 特性を改善する方法を探索する.また、こ れまでにこの薄膜で薄膜トランジスタ等 のデバイスを作製してきたが、それ以外の デバイスへの応用の探索を行う.



図 1 (a)シリコン量子ドットの透過型電子顕微 鏡像。結晶シリコンコアとアモルファスシェルに より構成されている。(b) シリコン量子ドットの メタノール溶液。(c)シリコン量子ドット単層薄膜 の電子顕微鏡像。量子ドットが最密構造を形成し て配列している。

3. 研究の方法

目的達成のために以下の研究を行った.(1)分子の吸着による化学ドーピングの検証,(2) 二次元遷移金属ダイカルコゲナイドとの複合構造の形成,(3)シリコンナノ粒子とハロゲン化 鉛ペロブスカイトの複合膜の形成,(4)シリコン量子ドット塗布薄膜による水素生成光電極の 形成,(5)シリコン量子ドット薄膜にプラチナナノ粒子やグラフェンナノ粒子を付与すること による光電極特性の改善.

4. 研究成果

「研究の方法」で述べた5つの研究項目について成果の概要を簡潔に述べる.

(1) 分子吸着による化学ドーピングの検証.

量子ドットはサイズが数ナノメートルであり構成原子数が少ないためバルク半導体の様に置換サイトに不純物原子を導入してキャリアを制御することが困難である.そのために、シリコン 量子ドットに対して表面への分子の吸着によるドーピング(化学ドーピング)が可能かどうかを 実験的に検証した.具体的には、図 2(a)に示す様にシリコン量子ドット薄膜をチャネルとする 薄膜トランジスタを形成し、真空中及び酸素雰囲気中でトランジスタ特性、インピーダンス特性、 光電流特性の評価を行った.図 2(b)に直流電圧印加時の電流値の酸素分圧依存性を示す.酸素 ガスの導入により明らかに電流値が増加している.図 2(c)にインピーダンス測定により求めた 量子ドット薄膜の抵抗と容量を示す.酸素ガスの導入により抵抗が低下していることがわかる. データは示さないが、酸素ガスの導入により光電流の増加及び薄膜トランジスタのドレイン電 流の増加が観測された. これらの結果は, 酸素分子の 吸着による正孔密度の増加により定性的に説明でき る.以上より,シリコン量子ドット薄膜においても, 化合物半導体量子ドット薄膜で報告されているよう な分子吸着による化学ドーピングが可能である事が 明らかになった.

(2)二次元遷移金属ダイカルコゲナイドとの複合 構造の形成

シリコン量子ドットと 2 次元半導体として注目されている単層遷移金属ダイカルコゲナイドとの複合構造を形成し,相互の電荷授受について研究を行った.具体的には,単層二硫化モリブデン上にシリコン 量子ドットの単層膜を形成し,シリコン量子ドット 単層膜の有無による単層二硫化モリブデンの発光特性の変化を調べた.その結果,量子ドットのサイズが 3 ナノメートル程度の時は,二硫化モリブデンから量 子ドットへの正孔の移動が,サイズが 9 ナノメート ル程度の時は電子の移動が起きていることが明らか になった.この結果は,シリコン量子ドットの化学ド ーピングがサイズに非常に敏感であることを示して いる.また,シリコン量子ドットを2次元半導体にキ ャリアを供給するドーパントとして利用できること を示している.

(3)シリコンナノ粒子とハロゲン化鉛ペロブスカ イトの複合膜の形成

塗布によりシリコン量子ドットとハロゲン化鉛ペ ロブスカイト(MAPbI₃)の複合膜を形成し、その光学 特性の評価を行った.図3(a)にシリコン量子ドット の体積比率が11%の場合の複合膜の写真を示す.基 板はシリカである.リファレンスとして、シリコン量 子ドットのみを塗布した膜とペロブスカイト膜の写 真も示す.複合膜の表面は非常にスムーズでシリコ ン量子ドットを添加しないペロブスカイト薄膜との 違いは見られない.実際、光吸収スペクトルにおいて も可視領域では両者の違いはほとんど観測されなか



図 2 (a)シリコン量子ドット薄膜を チャネルとする薄膜トランジスタの 模式図.(b)直流電圧印可時の電流変 化.(c)インピーダンス測定により求め たシリコン量子ドット薄膜の抵抗と 容量.酸素雰囲気下と真空中の比較.

った.図3(b)に作製した複合薄膜の透過型電子顕微鏡像と電子線回折パターンを示す.電子顕



図3 (a)シリコン量子ドット薄膜, ペロブスカイト薄膜, シリコン量子ドット - ペロブスカ イト複合膜の写真. (b)複合薄膜の透過型電子顕微鏡像と電子線回折像. (c)複合薄膜の高分解 能電子顕微鏡像.

微鏡像より、球状の粒子が分散 してマトリックスに埋め込まれ ていることがわかる.また,電子 線回折像より膜中にシリコン結 晶とペロブスカイトが存在する ことがわかる. 図 3(c)に高分解 能電子顕微鏡像を示す.シリコ ンの {111} 面に対応する格子縞 が明瞭に観察されており,図 3(b)の球状粒子がシリコン量子 ドットであることがわかる.以 上のデータと光電子分光のデー タより、シリコン量子ドットが ペロブスカイトに埋め込まれた 複合構造の実現に成功したと結 論できる. 複合膜の発光特性を 測定したところ, 複合膜形成に よりシリコン量子ドットの発光 がクエンチする様子が見られ た. これは, シリコン量子ドット とペロブスカイト間のキャリア の授受による効果である可能性 があるが,明確な結論は得られ なかった.

(4)シリコン量子ドット塗布薄膜による水素生成光電極の形成

シリコン量子ドット薄膜の水 素生成光電極への応用可能性を 検証するために,図4(a)に示す 様にIT0上に塗布によりシリコ ン量子ドット薄膜を形成した.



図4 (a)シリコン量子ドット光電極の写真.(b)シリコン 量子ドット光電極の断面走査型電子顕微鏡像.(c)光電気 化学測定のセットアップ.(d)サイズの異なるシリコン量 子ドットから形成した薄膜のリニアスイープボルタノメ トリー.断続的に光を照射している(グレー:暗中,白: 光照射).(e)光電流とサイズの関係.(f)一定バイアス下に おける電流測定.断続的に光を照射している(グレー:暗 中,白:光照射).

図 4(b)に電極の断面走査型電子顕微鏡像を示す.平坦で高密度な量子ドット薄膜が形成されて いることがわかる.図4(c)に光電気化学測定のセットアップを,図4(d)にサイズの異なるシリ コン量子ドットで作製した光電極のリニアスイープボルタンメトリー測定の結果を示す.図よ り,量子ドットのサイズにより光電流の極性が異なることがわかる.図4(e)に光電流のシリコ ン量子ドットサイズ依存性を示す.サイズが4ナノメートル程度以下では,量子ドットの光酸化 (自己酸化)によるアノード電流が流れており,量子ドット薄膜は光電極として機能していない. 一方,4 ナノメートル以上では水の還元による水素生成に対応するカソード電流が観測された. このことは,我々が開発したコア/シェル型シリコン量子ドットの塗布薄膜が水素生成光電極と して機能することを示している.従来のシリコン量子ドットは水中で急速に酸化されるため光 電極としての動作の報告はほとんどない無い.独自のコア/シェル構造が量子ドットの酸化を抑 制していると考えられる.実際,図4(f)に示す様に,光電極は長時間にわたって安定に動作し た.

(5)シリコン量子ドット薄膜にプラチナナノ粒子やグラフェンナノ粒子を付与することに よる光電極特性の改善.

我々が開発したコア/シェルシリコン量子ドットの塗布薄膜は,量子ドットサイズが比較的大 きいときに水素生成光電極として機能することを示したが,電流値は小さく実用的なレベルで はない.これは量子ドット間のキャリア(特に正孔)の輸送が律速になっていると考えられる. そこで,量子ドット薄膜にプラチナナノ粒子もしくはグラフェンナノ粒子を付与することによ り特性の改善を試みた.

プラチナナノ粒子に関しては、溶液中でプラチナナノ粒子とシリコン量子ドットの複合ナノ 粒子を形成し、その塗布により薄膜を形成する方法と、シリコン量子ドット薄膜を形成後にその 上にプラチナナノ粒子を付加する方法を試みた.その結果、前者に関しては特性の劣化が見られ た.これは、複合体形成時にシリコン量子ドットのバンドギャップ内に欠陥が形成され光生成さ れたキャリアがトラップされたことが原因であると考えられる.一方、後者の場合はそのようの 効果は見られなかった.ただ、プラチナナノ粒子付加による特性の改善はわずかであり、ドラス ティックな改善は見られなかった.グラフェンナノ粒子の付加に関しても、同様に複数の手法を 試みたがいずれの場合も特性は劣化した.光電極特性改善のためにはさらなる研究が必要であ る.

5.主な発表論文等

〔 雑誌論文 〕 計6件(うち査読付論文 5件/うち国際共著 1件/うちオープンアクセス 0件)

1.著者名	4.巻
Fujii Minoru, Minami Akiko, Sugimoto Hiroshi	12
2.論文標題	5 . 発行年
Precise size separation of water-soluble red-to-near-infrared-luminescent silicon quantum dots	2020年
by gel electrophoresis	
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
Nanoscale	9266 ~ 9271
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1039/d0nr02764b	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-
	•

1.著者名 Fujii Minoru、Fujii Riku、Takada Miho、Sugimoto Hiroshi	4 . 巻 3
2. 論文標題	5.発行年
Silicon Quantum Dot Supraparticles for Fluorescence Bioimaging	2020年
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
ACS Applied Nano Materials	6099 ~ 6107
「掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1021/acsanm.0c01295	無
オープンアクセス	国際共著
オーブンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

1.著者名	4.巻
Kawauchi Takeshi, Kano Shinya, Fujii Minoru	1
2.論文標題	5 . 発行年
Electrically Stimulated Synaptic Resistive Switch in Solution-Processed Silicon Nanocrystal	2019年
Thin Film: Formation Mechanism of Oxygen Vacancy Filament for Synaptic Function	
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
ACS Applied Electronic Materials	2664 ~ 2670
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1021/acsaelm.9b00625	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

1.著者名	4.巻	
Takada Miho、Inoue Kosuke、Sugimoto Hiroshi、Fujii Minoru	₃₂	
2.論文標題	5 . 発行年	
Solution-processed silicon quantum dot photocathode for hydrogen evolution	2021年	
3.雑誌名	6.最初と最後の頁	
Nanotechnology	485709~485709	
掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無	
10.1088/1361-6528/ac09e0	有	
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著	

1.著者名	4.巻
Fujii Minoru, Sugimoto Hiroshi, Kano Shinya	61
2.論文標題	5.発行年
Colloidal solution of boron and phosphorus codoped silicon quantum dots -from material	2021年
development to applications	
3. 維誌名	6.最初と最後の百
Jananese Journal of Applied Physics	SA0807 ~ SA0807
	6//0007
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10,359/8/13/7-/065/acto3f	五
10.35040/1547-4003/ac1031	H
オープンアクセス	
オープンアクセフでけない、又けオープンアクセフが困難	
オーランテンビスとはない、文はオーランテンビへが凶難	-
1 英字句	۸ *
	4. 含
Turansky R., Brndiar J., Pershin A., Gali A., Sugimoto H., Fujii M., Stich T.	125
2. 論又標題	5. 発行年
Structure and Properties of Heavily B and P Codoped Amorphous Silicon Quantum Dots	2021年
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁

3.雑誌名

The Journal of Physical Chemistry C 23267 ~ 23274 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 査読の有無 10.1021/acs.jpcc.1c06527 有 オープンアクセス 国際共著 オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 該当する

〔学会発表〕 計9件(うち招待講演 4件/うち国際学会 4件)

1 . 発表者名

Minoru Fujii and Hiroshi Sugimoto

2.発表標題

Colloidal solutions of silicon nanoparticles -from material development to applications

3 . 学会等名

ISPIasma 2021/ISPLANTS 2021(招待講演)(国際学会)

4.発表年 2021年

1.発表者名 高田 三穂、杉本 泰、藤井 稔

2.発表標題

シリコン量子ドット光触媒による水素生成 (111)

3 . 学会等名

応用物理学会

4 . 発表年 2020年

1.発表者名

井上 新司、高田 三穂、杉本 泰、藤井 稔

2.発表標題

シリコン量子ドット光触媒による水素生成 () ~ シリコン量子ドット-白金ナノ粒子複合光電極~

3.学会等名

応用物理学会

4.発表年

2021年

1 . 発表者名 高田 三穂、杉本 泰、藤井 稔

2.発表標題

シリコン量子ドット光触媒による水素生成

3 . 学会等名

光化学討論会

4.発表年 2020年

1.発表者名

Minoru Fujii, and Hiroshi Sugimoto

2.発表標題

Luminescence property of boron and phosphorus co-doped silicon quantum dots

3 . 学会等名

The 7th International Conference on Light-Emitting Devices and Their Industrial Applications (LEDIA2019)(招待講演)(国際学会) 4.発表年

2019年

1.発表者名

Hiroshi Sugimoto, Minoru Fujii

2.発表標題

Size Dependent Donor and Acceptor Pair Recombination in Colloidal Silicon Quantum Dots

3 . 学会等名

2019 MRS Spring Meeting & Exhibit,(国際学会)

4.発表年 2019年

1 . 発表者名 井上 晃輔、杉本 泰、藤井 稔

2 . 発表標題

サイクリックボルタンメトリーによるシリコン量子ドットのエネルギー準位構造評価

3.学会等名第80回応用物理学会秋季学術講演会

4 . 発表年 2019年

1.発表者名 Minoru Fujii, and Hiroshi Sugimoto

2.発表標題

Donor and Acceptor Pair Luminescence in Colloidal Silicon Quantum Dots

3 . 学会等名

SemiconNano2019(招待講演)(国際学会)

4.発表年 2019年

1.発表者名 藤井 稔

2.発表標題

蛍光・散乱イメージングに向けたシリコン量子ドットとシリコンナノアンテナの開発

3.学会等名

蛍光・散乱イメージングに向けたシリコン量子ドットとシリコンナノアンテナの開発(招待講演)

4 . 発表年 2022年

〔図書〕 計0件

〔産業財産権〕

〔その他〕

.

6.研究組織

	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
	杉本 泰	神戸大学・工学研究科・助教	
研究分担者	(Sugimoto Hiroshi)		
	(40793998)	(14501)	

7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況